## Monte Carlo 法に基づく InGaAs 量子井戸中スピン偏極の 高温における空間マッピング

Spatial mapping of spin polarization in InGaAs quantum wells at high temperature using Monte Carlo simulation 千葉大院工 <sup>0</sup>黒澤 亮太、森田 健、石谷 善博

Chiba Univ. <sup>°</sup>Ryota Kurosawa, Ken Morita, Yoshihiro Ishitani

E-mail: r.kurosawa@chiba-u.jp

半導体中の電子はスピン軌道相互作用による内部有効磁場を感じ、その状態を変化する。電子 スピンを電界効果トランジスタといったデバイスに応用する際、この内部有効磁場の制御が重要 となる。量子井戸中のスピン軌道相互作用には構造反転非対称性に由来する Rashba スピン軌道相 互作用(係数 *a*)と結晶反転非対称性に由来する Dresselhaus スピン軌道相互作用(linear 係数 *β*, cubic 係数 *γ*) が存在する。近年、*α* と *β* の大きさを等しくすることでスピン緩和長が理論上無限大とな る Persistent Spin Helix (PSH)状態が提言され<sup>[1]</sup>、相補的出力トランジスタといった新規デバイスへ の応用が報告されている<sup>[2]</sup>。しかし室温のような高温においても PSH 状態を形成可能であるかは 明らかになっていない。そこで本研究では、モンテカルロシミュレーションを用い、高温での光 励起後に拡散する電子スピン偏極の空間マッピングを行った。

試料として[001]方向に成長した井戸幅と障壁幅がそれぞれ 10 nm の  $In_{0.53}Ga_{0.47}As / In_{0.53}Al_{0.47}As$ 量子井戸を想定した。計算ではフェルミ分布 に従うエネルギー広がりと LO フォノンの吸収・放出を考慮した。 $-\alpha = \beta = 4 \times 10^{-13}$  eVm、 $\gamma = 10$  eVÅ<sup>3</sup>、励起電子密度  $N_s \ge 1 \times 10^{10}$  cm<sup>-2</sup>、励起ス ポット径を 5  $\mu$ m、LO フォノンエネルギーを 36 meV として計算を行っ た。図 1 に基底(n = 1)サブバンドにおける電子のエネルギー分布を、図 2 に 77 K と 300 K における光励起から 100 ps、1 ns 後のマッピング結果 を示す。温度の上昇と共に cubic Dresselhaus スピン軌道相互作用が無視 できなくなり、300 K では 1 ns 後に PSH 状態の特徴である縞模様が消失 するが、数百 ps の時間領域では縞模様が維持されることが分かった。



[1] J. Schliemann and D. Loss, Phys. Rev. B 68, 165311 (2003) [2] Y. Kunihashi et al., Appl. Phys. Lett. 100, 113502 (2012)



図2 各温度におけるスピン偏極の空間分布 (a)100 ps 後 (b)1 ns 後